

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS 0071 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	一般財団法人日本品質保証機構 関西試験センター
法人の名称	一般財団法人日本品質保証機構 法人番号 9010005016585
問い合わせ窓口	営業課 TEL : 072-966-7209 FAX : 072-966-7885



20210422評基第017号
2021年9月27日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認 定 識 別: JCSS 0071 Calibration

適合性評価機関の名称: 一般財団法人日本品質保証機構
関西試験センター

法人の名称: 一般財団法人日本品質保証機構

適合性評価機関の所在地: 大阪府東大阪市水走三丁目 8 番 19 号

認 定 範 囲: 長さ、質量、温度、電気(高周波)及び電磁界、
力、圧力、音響・超音波(詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書(JCSS 認定)に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2019年8月6日

認定の有効期限: 2023年8月5日

初回認定発効日: 1997年3月19日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長

- ・ IA Japan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及び APAC(アジア太平洋認定協力機構)のMRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準(該当する国際規格)適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びにMRA対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項(方針)を指します。
- ・ この事業者はISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです(2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IA Japan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録(認定)に係る区分:長さ

法律に基づく初回登録年月日:1997年3月19日

国際MRA対応初回認定発効日:1997年3月19日

校正手法の区分の呼称 [登録更新(認定発効)年月日]:一次元寸法測定器 [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) [L=呼び寸法(mm)]
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.07 μm
		100 mm 超 500 mm 以下	$(0.02 + L/2000)$ μm
	各種長さ測定器用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による)	500 mm 以下	$(0.6 + L/1000)$ μm
		500 mm 超 670 mm 以下	$(0.6 + L/750)$ μm
	マイクロメータ	500 mm 以下	$(2 + L/100)$ μm
	ノギス	600 mm 以下	0.03 mm
	デプスゲージ	300 mm 以下	0.02 mm
	ハイトゲージ	600 mm 以下	3.5 μm
	ダイヤルゲージ	10 mm 以下	1.6 μm
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6 mm 以下	1.6 μm
	ダイヤルゲージ校正器	25 mm 以下	0.5 μm
		25 mm 超 100 mm 以下	0.7 μm
	伸び計校正器	25 mm 以下	0.4 μm
		25 mm 超 50 mm 以下	0.5 μm
50 mm 超 75 mm 以下		0.7 μm	
75 mm 超 100 mm 以下		0.9 μm	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	伸び計	100 mm 以下	2.2 μm
		100 mm 超 600 mm 以下	0.43 mm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2000年2月23日

国際MRA対応初回認定発効日：2000年2月23日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：分銅等、はかり [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
分銅等	分銅	20 kg	12 mg
		10 kg	7.0 mg
		5 kg	3.4 mg
		2 kg	1.6 mg
		1 kg	0.54 mg
		500 g	0.40 mg
		200 g	0.12 mg
		100 g	0.060 mg
		50 g	0.041 mg
		20 g	0.028 mg
		10 g	0.025 mg
		5 g	0.020 mg
		2 g	0.015 mg
		1 g	0.013 mg
		500 mg	0.0097 mg
		200 mg	0.0071 mg
		100 mg	0.0065 mg
		50 mg	0.0047 mg
		20 mg	0.0040 mg
		10 mg	0.0029 mg
		5 mg	0.0029 mg
		2 mg	0.0032 mg
		1 mg	0.0032 mg
	おもり	10 kg 以上 20 kg 以下	30 mg
		5 kg 以上 10 kg 未満	20 mg
		2 kg 以上 5 kg 未満	9.0 mg
		1 kg 以上 2 kg 未満	4.0 mg
		500 g 以上 1 kg 未満	0.98 mg
		200 g 以上 500 g 未満	0.64 mg
		100 g 以上 200 g 未満	0.30 mg
		50 g 以上 100 g 未満	0.20 mg
		20 g 以上 50 g 未満	0.20 mg
		10 g 以上 20 g 未満	0.15 mg
5 g 以上 10 g 未満	0.13 mg		
2 g 以上 5 g 未満	0.11 mg		
1 g 以上 2 g 未満	0.064 mg		
100mg 以上 1 g 未満	0.050 mg		
10 mg 以上 100 mg 未満	0.023 mg		
1 mg 以上 10 mg 未満	0.010 mg		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正
校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設で 行う校正	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	300 kg 超 350 kg 以下	42 µg/g	42 µg/g
		150 kg 超 300 kg 以下	16 µg/g	16 µg/g
		12 kg 超 150 kg 以下	8.0 µg/g	8.0 µg/g
		5 kg 超 12 kg 以下	8.0 µg/g	8.0 µg/g
		2 kg 超 5 kg 以下	1.5 µg/g	1.5 µg/g
		1 kg 超 2 kg 以下	2.3 µg/g	2.3 µg/g
		90 g 超 1 kg 以下	2.6 µg/g	2.6 µg/g
		50 g 超 90 g 以下	3.9 µg/g	3.9 µg/g
		40 g 超 50 g 以下	2.3 µg/g	2.3 µg/g
		30 g 超 40 g 以下	5.1 µg/g	5.1 µg/g
		20 g 超 30 g 以下	6.6 µg/g	6.6 µg/g
		10 g 超 20 g 以下	5.1 µg/g	5.1 µg/g
		5 g 超 10 g 以下	10 µg/g	10 µg/g
		3 g 超 5 g 以下	19 µg/g	19 µg/g
		2 g 超 3 g 以下	16 µg/g	16 µg/g
		1 g 超 2 g 以下	12 µg/g	12 µg/g
		900 mg 超 1 g 以下	19 µg/g	19 µg/g
		700 mg 超 900 mg 以下	50 µg/g	50 µg/g
		500 mg 超 700 mg 以下	44 µg/g	44 µg/g
		400 mg 超 500 mg 以下	33 µg/g	33 µg/g
		300 mg 超 400 mg 以下	60 µg/g	60 µg/g
		200 mg 超 300 mg 以下	86 µg/g	86 µg/g
		100 mg 超 200 mg 以下	54 µg/g	54 µg/g
		90 mg 超 100 mg 以下	0.13 mg/g	0.13 mg/g
		80 mg 超 90 mg 以下	0.25 mg/g	0.25 mg/g
		70 mg 超 80 mg 以下	0.27 mg/g	0.27 mg/g
		60 mg 超 70 mg 以下	0.22 mg/g	0.22 mg/g
		50 mg 超 60 mg 以下	0.24 mg/g	0.24 mg/g
		40 mg 超 50 mg 以下	0.17 mg/g	0.17 mg/g
		30 mg 超 40 mg 以下	0.36 mg/g	0.36 mg/g
20 mg 超 30 mg 以下	0.43 mg/g	0.43 mg/g		
10 mg 超 20 mg 以下	0.36 mg/g	0.36 mg/g		
9 mg 超 10 mg 以下	0.59 mg/g	0.59 mg/g		
8 mg 超 9 mg 以下	1.6 mg/g	1.6 mg/g		
7 mg 超 8 mg 以下	1.8 mg/g	1.8 mg/g		
6 mg 超 7 mg 以下	1.4 mg/g	1.4 mg/g		
5 mg 超 6 mg 以下	1.6 mg/g	1.6 mg/g		

		4 mg 超 5 mg 以下	0.96 mg/g	0.96 mg/g
		3 mg 超 4 mg 以下	2.4 mg/g	2.4 mg/g
		2 mg 超 3 mg 以下	3.2 mg/g	3.2 mg/g
		1 mg 超 2 mg 以下	2.4 mg/g	2.4 mg/g
		1 mg	4.8 mg/g	4.8 mg/g
	機械式非自動はかり	250 kg 超 350 kg 以下	0.20 mg/g	0.20 mg/g
		160 kg 超 250 kg 以下	0.15 mg/g	0.15 mg/g
		50 kg 超 160 kg 以下	0.21 mg/g	0.21 mg/g
		40 kg 超 50 kg 以下	0.11 mg/g	0.11 mg/g
		30 kg 超 40 kg 以下	0.13 mg/g	0.13 mg/g
		20 kg 超 30 kg 以下	0.17 mg/g	0.17 mg/g
		12 kg 超 20 kg 以下	0.13 mg/g	0.13 mg/g
		10 kg 超 12 kg 以下	0.21 mg/g	0.21 mg/g
		5 kg 超 10 kg 以下	0.13 mg/g	0.13 mg/g
		2 kg 超 5 kg 以下	0.10 mg/g	0.10 mg/g
		1 kg 超 2 kg 以下	0.25 mg/g	0.25 mg/g
		400 g 超 1 kg 以下	5.0 μg/g	5.0 μg/g
		300 g 超 400 g 以下	6.0 μg/g	6.0 μg/g
		200 g 超 300 g 以下	8.0 μg/g	8.0 μg/g
		90 g 超 200 g 以下	3.0 μg/g	3.0 μg/g
		40 g 超 90 g 以下	5.0 μg/g	5.0 μg/g
		30 g 超 40 g 以下	7.0 μg/g	7.0 μg/g
		20 g 超 30 g 以下	10 μg/g	10 μg/g
		10 g 超 20 g 以下	5.0 μg/g	5.0 μg/g
		5 g 超 10 g 以下	10 μg/g	10 μg/g
		3 g 超 5 g 以下	19 μg/g	19 μg/g
		2 g 超 3 g 以下	16 μg/g	16 μg/g
		1 g 超 2 g 以下	12 μg/g	12 μg/g
	1g	20 μg/g	20 μg/g	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録(認定)に係る区分: 温度

法律に基づく初回登録年月日: 2021年9月27日

国際MRA対応初回認定発効日: 2021年9月27日

校正手法の区分の呼称 [登録(認定発効)年月日]: 接触式温度計 [2021年9月27日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別: 恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	ガラス製温度計 (比較校正法)	-50 以上 0 未満	0.09
		0	0.03
		0 超 100 以下	0.08
		100 超 200 以下	0.10
		200 超 250 以下	0.11
		250 超 300 以下	0.15
		300 超 350 以下	0.20
	指示計器付温度計 (比較校正法)	-80 以上 0 未満	0.054
		0	0.035
		0 超 100 以下	0.043
		100 超 200 以下	0.068
		200 超 300 以下	0.11
		300 超 400 以下	0.12
		400 超 420 以下	0.15
	熱電対 (K, E, J, T) (比較校正法)	-80 以上 300 以下	0.5
		300 超 420 以下 ¹	0.7

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

1 T 熱電対については 400 以下

登録(認定)に係る区分: 電気(高周波)及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日: 2007年2月21日

国際MRA対応初回認定発効日: 2007年2月21日

校正手法の区分の呼称 [登録更新(認定発効)年月日]: 高周波測定器等、レーザパワー測定器等 [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別: 恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
高周波測定器等	高周波電力測定装置 (50)	10 MHz 以上 50 MHz 以下	1 mW	2.1 %
			10 nW 以上 100 mW 未満	2.2 %
			1 nW 以上 10 nW 未満	2.3 %
			100 pW 以上 1 nW 未満	2.4 %
		50 MHz 超 12 GHz 以下	1 mW	2.4 %
			10 nW 以上 100 mW 未満	2.5 %
			1 nW 以上 10 nW 未満	2.6 %
			100 pW 以上 1 nW 未満	2.7 %
		10 MHz 以上 250 MHz 以下	100 mW 以上 200 W 以下	2.6 %
		250 MHz 超 500 MHz 以下	100 mW 以上 100 W 以下	2.6 %
	500 MHz 超 1 GHz 以下	100 mW 以上 100 W 以下	2.6 %	
	高周波電力発生装置 (50)	10 MHz 以上 50 MHz 以下	1 mW	2.1 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	2.2 %
			1 nW 以上 10 nW 未満	2.3 %
			100 pW 以上 1 nW 未満	2.4 %
		50 MHz 超 12 GHz 以下	1 mW	2.2 %
			10 nW 以上 100 mW 以下	2.3 %
			1 nW 以上 10 nW 未満	2.4 %
			100 pW 以上 1 nW 未満	2.5 %
	高周波電圧測定装置 (50)	10 MHz 以上 500 MHz 以下	0.5 V	1.2 %
			0.2 V 以上 0.7 V 以下	1.3 %
			0.1 V 以上 0.2 V 未満	1.3 %
		500 MHz 超 1000 MHz 以下	0.5 V	2.3 %
			0.2 V 以上 0.7 V 以下	2.3 %
			0.1 V 以上 0.2 V 未満	2.3 %
	高周波電圧測定装置 (75)	10 MHz 以上 500 MHz 以下	0.5 V	1.2 %
			0.2 V 以上 0.7 V 以下	1.3 %
0.1 V 以上 0.2 V 未満			1.4 %	
500 MHz 超 1000 MHz 以下		0.5 V	2.3 %	
		0.2 V 以上 0.7 V 以下	2.3 %	
		0.1 V 以上 0.2 V 未満	2.4 %	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

高周波測定器等 (つづき)	高周波電圧測定装置 (High)	10 MHz 以上 500 MHz 以下	0.5 V	1.2 %
			0.2 V 以上 0.7 V 以下	1.3 %
			0.1 V 以上 0.2 V 未満	1.4 %
		500 MHz 超 1000 MHz 以下	0.5 V	2.3 %
			0.2 V 以上 0.7 V 以下	2.4 %
			0.1 V 以上 0.2 V 未満	2.4 %
	減衰器 (50)	10 MHz 以上 1 GHz 以下	0 dB 以上 50 dB 以下	0.03 dB
		1 GHz 超 12 GHz 以下	0 dB 以上 50 dB 以下	0.04 dB
	減衰量測定器	10 MHz 以上 12 GHz 以下	0 dB 以上 50 dB 以下	0.03 dB
レーザパワー 測定器等	光ファイバー用 光パワー測定器	1.31 μm 帯	10 μW 以上 50 μW 未満	1.3 %
			50 μW 以上 100 μW 未満	0.55 %
			100 μW 以上 500 μW 以下	0.40 %
		1.55 μm 帯	10 μW 以上 50 μW 未満	1.3 %
			50 μW 以上 100 μW 未満	0.55 %
			100 μW 以上 500 μW 以下	0.40 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録(認定)に係る区分:力

法律に基づく初回登録年月日:2003年12月26日

国際MRA対応初回認定発効日:2003年12月26日

校正手法の区分の呼称 [登録更新(認定発効)年月日]:一軸試験機 [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一軸試験機	JIS B 7721 による方法	圧縮力	0.1 N 以上 3000 kN 以下	0.20 %
		引張力	0.1 N 以上 300 kN 以下	0.20 %

登録(認定)に係る区分: 圧力

法律に基づく初回登録年月日: 2005年4月20日

国際MRA対応初回認定発効日: 2005年4月20日

校正手法の区分の呼称 [登録更新(認定発効)年月日]: 圧力計 [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別: 恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
		液体	ゲージ 圧力			
圧力計	重錘形 圧力天秤	液体	ゲージ 圧力	1 MPa 以上 5.5 MPa 以下	0.038 % もしくは 1.5 kPa のうち大きい方の値	
				5.5 MPa 超 10 MPa 以下		3.6 kPa
				10 MPa 超 100 MPa 以下		0.030 %
	液柱形圧力計	水銀柱	ゲージ 圧力	20 kPa 以上 200 kPa 以下	0.12 kPa	
	圧力計 (デジタル 圧力計)	液体	ゲージ 圧力	1 MPa 以上 2 MPa 以下	1.0 kPa	
				2 MPa 超 3 MPa 以下	1.2 kPa	
				3 MPa 超 4 MPa 以下	1.5 kPa	
				4 MPa 超 5 MPa 以下	1.8 kPa	
				5 MPa 超 5.5 MPa 以下	2.0 kPa	
				5.5 MPa 超 10 MPa 以下	3.6 kPa	
				10 MPa 超 100 MPa 以下	0.028 %	
		気体	ゲージ 圧力	-100 kPa 以上 -20 kPa 未満	25 Pa	
				-20 kPa 以上 -15 kPa 未満	4.5 Pa	
				-15 kPa 以上 -10 kPa 未満	3.5 Pa	
				-10 kPa 以上 -7.5 kPa 未満	2.5 Pa	
				-7.5 kPa 以上 -5 kPa 未満	1.9 Pa	
				-5 kPa 以上 -2.5 kPa 未満	1.5 Pa	
				-2.5 kPa 以上 -1 kPa 未満	1.2 Pa	
				-1 kPa 以上 -0.005 kPa 以下	1.0 Pa	
				0.005 kPa 以上 1 kPa 以下	1.0 Pa	
				1 kPa 超 2.5 kPa 以下	1.2 Pa	
				2.5 kPa 超 5 kPa 以下	1.5 Pa	
				5 kPa 超 7.5 kPa 以下	1.9 Pa	
				7.5 kPa 超 10 kPa 以下	2.5 Pa	
	10 kPa 超 15 kPa 以下	3.5 Pa				
	15 kPa 超 20 kPa 以下	4.5 Pa				
	20 kPa 超 150 kPa 以下	0.013 kPa				
150 kPa 超 200 kPa 以下	0.016 kPa					
200 kPa 超 500 kPa 以下	0.0075 %					
500 kPa 超 1000 kPa 以下	0.082 kPa					
1000 kPa 超 1500 kPa 以下	0.13 kPa					
1500 kPa 超 2000 kPa 以下	0.17 kPa					
2000 kPa 超 2500 kPa 以下	0.24 kPa					
2500 kPa 超 3000 kPa 以下	0.27 kPa					
3000 kPa 超 3500 kPa 以下	0.30 kPa					
			18 kPa 以上 75 kPa 以下	27 Pa		

		気体	絶対圧	75 kPa 超 100 kPa 以下	29 Pa
				100 kPa 超 150 kPa 以下	36 Pa
				150 kPa 超 200 kPa 以下	44 Pa
				200 kPa 超 250 kPa 以下	53 Pa
				250 kPa 超 300 kPa 以下	61 Pa
				300 kPa 超 350 kPa 以下	71 Pa
			差圧 (*)	-20 kPa 以上 -15 kPa 未満	4.5 Pa
				-15 kPa 以上 -10 kPa 未満	3.5 Pa
				-10 kPa 以上 -7.5 kPa 未満	2.5 Pa
				-7.5 kPa 以上 -5 kPa 未満	1.9 Pa
				-5 kPa 以上 -2.5 kPa 未満	1.5 Pa
				-2.5 kPa 以上 -1 kPa 未満	1.2 Pa
				-1 kPa 以上 -0.005 kPa 以下	1.0 Pa
				0.005 kPa 以上 1 kPa 以下	1.0 Pa
				1 kPa 超 2.5 kPa 以下	1.2 Pa
				2.5 kPa 超 5 kPa 以下	1.5 Pa
				5 kPa 超 7.5 kPa 以下	1.9 Pa
				7.5 kPa 超 10 kPa 以下	2.5 Pa
	10 kPa 超 15 kPa 以下	3.5 Pa			
	15 kPa 超 20 kPa 以下	4.5 Pa			
	機械式圧力計	液体	ゲージ 圧力	1 MPa 以上 5.5 MPa 以下	20 kPa
				5.5 MPa 超 100 MPa 以下	最大圧力の 0.20 %
		気体	ゲージ 圧力	-100 kPa 以上 -20 kPa 未満	0.15 kPa
				-20 kPa 以上 -0.3 kPa 未満	最小圧力の 0.40 %
				-0.3 kPa 以上 -0.005 kPa 以下	2.7 Pa
				0.005 kPa 以上 0.3 kPa 以下	2.7 Pa
0.3 kPa 超 20 kPa 以下				最大圧力の 0.40 %	
20 kPa 超 3500 kPa 以下				0.15 % 又は0.15 kPa のうち大きい方の値	
差圧 (*)	-20 kPa 以上 -0.3 kPa 未満	最小圧力の 0.40 %			
	-0.3 kPa 以上 -0.005 kPa 以下	2.7 Pa			
	0.005 kPa 以上 0.3 kPa 以下	2.7 Pa			
	0.3 kPa 超 20 kPa 以下	最大圧力の 0.40 %			

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(*)差圧において[ライン圧力：100 kPa ± 5 kPa (絶対圧)]

登録(認定)に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録年月日：2005年9月1日

国際MRA対応初回認定発効日：2005年9月1日

校正手法の区分の呼称 [登録更新(認定発効)年月日]：音響測定器等 [2019年8月6日]

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベル)	20 Hz 以上 250 Hz 以下		0.6 dB
		250 Hz 超 1.25 kHz 以下		0.3 dB
		1.25 kHz 超 5 kHz 以下		0.4 dB
		5 kHz 超 8 kHz 以下		0.5 dB
		8 kHz 超 10 kHz 以下		0.6 dB
		10 kHz 超 12.5 kHz 以下		0.8 dB
	音響校正器(音圧レベル)	250 Hz		0.14 dB
		1000 Hz		0.14 dB
	オーディオメータ (型)	音圧 (イヤホンの出力)	125 Hz 以上 4000 Hz 以下	0.6 dB
			4000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.6 dB
	125 Hz 以上 4000 Hz 以下		0.7 dB	
	4000 Hz 超 8000 Hz 以下		0.9 dB	
オーディオメータ (型)				

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
音響測定器等	音響校正器(音圧レベル)	250 Hz	0.14 dB
		1000 Hz	0.14 dB

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。